

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于设立日本全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为更好地服务于公司战略发展规划需求、进一步巩固公司在泛半导体洗净领域的竞争优势，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在日本投资设立全资子公司（以下简称“本项投资”）。

本项投资已于2023年06月08日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容请见2023年06月09日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于设立日本全资子公司的公告》。

二、对外投资进展情况

近日，富乐德科技发展日本株式会社已注册成立，并取得了东京法务局颁发的履历事项全部证明书，相关信息如下：

会社法人等番号：0100-01-239031

公司名称：富乐德科技发展日本株式会社（フェローテックテクノロジーデベロップメントジャパン株式会社）

住所：东京都中央区日本桥二丁目3番4号

注册资本：4.9亿日元

成立日期：2023年10月03日

经营范围：

- 1、半导体制造装置及这些部件的再生、精密清洗服务业务；
- 2、陶瓷、石英、金属等半导体材料的再生、修理及销售；

- 3、通用设备、电子专用设备、机械设备等的修理及维护；
- 4、电子部件等的制造、修理、维护及销售；
- 5、金属表面处理及热处理加工业务；
- 6、以上相关技术及新材料技术的开发、调查、研究、销售、进出口、推广、指导及咨询业务；
- 7、贸易、仓储业、代理及企业间中介业务；
- 8、货物利用运输业务；
- 9、与以上有关的一切业务。

三、备查文件

- 1、履历事项全部证明书。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2023年10月09日